

(資料 4 7) 平成 2 0 年度研究基盤整備等の概要

平成 2 0 年度研究基盤整備の概要

件名
高圧大気充填装置の設置
オゾンを含む大気汚染物質の精密標準計測用実験室の整備
大容量数値シュミレーションデータ格納・解析システムの導入

平成 2 0 年度大型計測機器の更新の概要

機器名
分析走査型電子顕微鏡の更新
I C P 質量分析計の更新
化学物質管理区域のセルソーターの更新
環境リスク研究棟 L C - M S M S 装置の更新